



半導体製造装置などに使用される搬送やパージ用のN₂、エアのろ過、薬液の加圧圧送ラインのガスのろ過に適したフィルターです。

コンパクトなインライン型設計で金属を嫌うラインのガスのろ過や、少量ろ過にご使用下さい。

仕様

除粒子孔径：0.003 μm

材質：フィルター PTFE
サポート ポリスルフォン
ハウジング ポリスルフォン

膜面積：25 cm²

推奨流量：80 L/min (20°C、101kPa)

最大許容圧力：0.41 MPa

最大許容正差圧：0.41 MPa

最大許容逆差圧：0.034 MPa

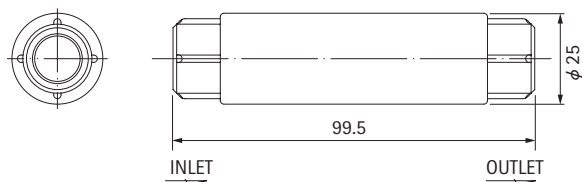
最高使用温度：50 °C

製品型番のご案内 (梱包数：10本/箱)

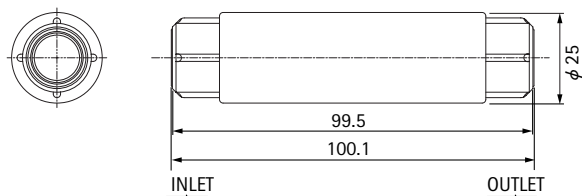
| 接続 | 型番 |
|-------------------|-------------|
| 1/4 NPTメス | WGFG 01D S0 |
| Rc 1/4 (PT 1/4メス) | WGFG 01D SH |

寸法図 (単位：mm)

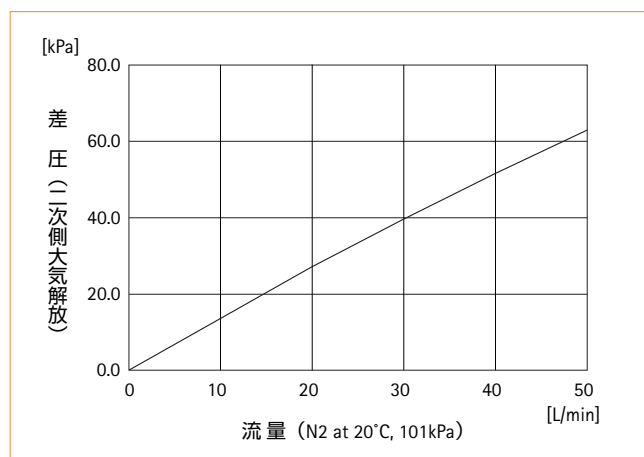
WGFG 01D S0



WGFG 01D SH



流量



● 不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。● 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
登録商標 Wafergard®, Entegris®, Entegris Rings Design® : Entegris, Inc

日本インテグリス株式会社

東京/TEL. (03) 5442-9718 FAX. (03) 5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル
大阪/TEL. (06) 6390-0594 FAX. (06) 6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州/TEL. (092) 471-8133 FAX. (092) 471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東113ビル
URL/<http://www.entegris.com/nihon> お問い合わせ用Eメールアドレス: jp-info@entegris.com